# 超小型高非線形ファイバモジュールの開発

Development of Ultra Compact Highly Nonlinear Fiber Modules

高橋正典*	味村 裕*	谷口友規*
Masanori Takahashi	Yu Mimura	Yuki Taniguchi
廣石治郎*	忠隈昌輝*	杉崎隆一*
Jiro Hiroishi	Masateru Tadakuma	Ryuichi Sugizaki
坂野 操 <sup>*2</sup> Misao Sakano	八木 健* Takeshi Yagi	

概要 高非線形ファイバ (HNLF) は、高速伝送システムで必要とされる全光信号処理デバイスや広帯域光源、パルス圧縮器などへの応用が期待されるキーパーツの1つである。近年HNLFの高機能化が実現されているが、これらのファイバを実装する際にはモジュールの小型化が重要になる。

本報告では、有限要素法によるクラッド径細径化の限界に関する理論的な検討結果と、この検討結 果に基づき実現したクラッド径51 µmのファイバの特性について報告する。このファイバは機械強 度試験及び環境試験で良好な特性を示し、十分な長期信頼性を確保しつつコインサイズのモジュール に収納可能である。試作した超小型モジュールを使用してSC光発生実験を行った結果、良好な特性 であることを確認した。

## 1. はじめに

光ファイバ中で起こる非線形現象は伝送路中で信号波形を劣 化させる原因となる一方,将来期待されている160 Gbpsを超 える超高速伝送システムにおける光信号処理」1は,この非線形 現象の効果を利用した手法が必須であると考えられている。応 用事例としては光波長変換<sup>30</sup>や光パルス整形<sup>3</sup>が良く知られて おり,更に信号処理以外にも広帯域光源<sup>40</sup>や,パルス圧縮器<sup>5</sup> などが報告されている。これらのアプリケーションにおいて, ファイバの非線形性を高めた高非線形ファイバ(HNLF)はキー パーツとして使用されている。

現在異なる材料や構造を持つHNLFが多数報告されてい る $0^{-9}$ 。ファイバ中で高効率に非線形現象を起こすためには 非線形定数 ( $\gamma = 2\pi n_2/A_{eff}$ )が大きいこと、伝送損失が低いこと が要求される。非シリカガラス系HNLFはシリカガラス系 HNLFと比較して $\gamma$ は非常に大きいが、伝送損失もまた非常に 大きい特性を持つ。このため、伝送損失と $\gamma$ から算出した最大 非線形位相シフト量を比較すると、シリカガラス系高非線形 ファイバが最も高効率であることが報告されている<sup>10</sup>。

HNLFには低ロス,高y以外にもアプリケーションに応じて 所定の分散特性を有することが求められる。シリカガラス系 HNLFは通信波長帯において分散をゼロにコントロール可能で ある。更に低分散スロープを実現可能なため,所定の分散値を 持つ領域を広帯域に確保できる。また、ファイバ長手方向にお ける安定した分散特性も効果的な非線形プロセスに影響を与え る<sup>11)</sup>。この点においてもファイバ製造時の制御性が良いシリカ ガラス系HNLFは有利である。

近年多数報告されているHNLFを使用したアプリケーショ ンはその多くが各研究所の開発段階にある。HNLFを実際に製 品化するためにはモジュールの小型化が必要である。HNLFを コンパクトにパッケージングする観点において、大きなγを持 つ非シリカガラス系HNLFは、数メートルという短尺で使用 可能なため7,9,モジュールの小型化には有利である。しかし, HNLFをモジュール化する際には、最終的に既存の光学系と接 続することを考慮し、通常のシングルモードファイバ (SMF) や分散シフトファイバ (DSF) と接続されるが、これらのファ イバはその接続損失が大きいことが問題となる。シリカガラス 系HNLFは非シリカガラス系HNLFと比較してγが小さいた め、必要なファイバ長が長くなる。しかし、シリカガラス系 HNLFは非線形プロセスが高効率であり、分散制御性及び製造 性が良いことに加え、信頼性が確立されていること、通常 SMFと低ロス (<0.2 dB) で接続可能であることなどから、実 際の使用に適している。

本報告では実用化を視野に入れたシリカガラス系HNLFの 小型化について報告する。第2章では理論的及び機械的設計の 検討結果を,第3章では試作したファイバの特性及び信頼性の 評価結果を,第4章では試作ファイバを使用したモジュール特 性についてそれぞれ報告する。更に第5章では試作した小型モ ジュールを使用したSC光発生の実験結果について報告する。

<sup>\*</sup> 研究開発本部 ファイテルフォトニクス研究所

<sup>\*2</sup> 研究開発本部 横浜研究所

# 2. HNLFの細径化の設計

シリカガラス系HNLFを非線形デバイスに使用する場合の ファイバ長はファイバの特性とアプリケーションによって決ま るが、概ね数百m程度である。この程度の長さのファイバを モジュールに収納する際、ファイバはボビンに巻かれた状態と なるのが一般的であるため、モジュールの小型化にはこのボビ ンの小型化が重要である。ボビンサイズはファイバ長が一定の 場合、ファイバ外径(コーティング径)とボビンの内径(ファイ バの巻きつけ径)に依存する。

ファイバ外径の細径化に対するアプローチとして被覆厚の低 減が挙げられる。従来の被覆外径は250 μmであるが,これは ファイバをケーブル化して,様々なフィールドにて使用するこ とを前提に開発されている。HNLFはコイル状に加工して機器 内で使用するため,ケーブル化やケーブル敷設時等にファイバ に加わる応力などは考慮しなくてもよい分,被覆厚の低減が可 能である。更に,被覆厚を変えずに被覆径を小さくするために はファイバ径(クラッド径)の細径化が効果的である。

光ファイバの信頼性設計において,ファイバにかかるひずみ を小さくおさえる事は重要な意味を持つ。コイルサイズを小型 化するためにはファイバの巻き付け径を小さくすることが有効 であるが,ファイバの巻き径を小さくするほどファイバにかか る曲げひずみが大きくなる。ファイバにかかる曲げひずみは ファイバ径に反比例するため,ファイバ径を小さくすることに より,ファイバにかかる曲げひずみを抑制しつつ,ファイバを 小さな巻き径に巻くことが可能になる。

以上の理由からモジュールの小型化にはクラッド径の細径化 が有効である。これまでに90 µmのHNLFを使用した3.5インチ フロッピーディスクサイズのモジュールを開発してきた<sup>12)</sup>が, モジュールの更なる小型化のためには更なる細径化が必要とな る。HNLFはモードフィールド径(MFD)が非常に小さく,コ ア周辺への光の閉じ込めが強いため細径化には有利であるが, クラッド径を大幅に細径化する際には理論的及び機械的設計の 検討が必要である。

## 2.1 理論的な細径化の検討 (FEM シミュレーション)

光ファイバは一般的にコアとクラッドの屈折率差を利用して 光をコア周辺に閉じ込めて伝送する。この光の強度はコアから の距離が離れるにしたがって指数関数的に減少していくが、ク ラッド径(クラッド厚)が十分でない場合、伝送するモードが クラッドと被覆の境界に達し、大きな漏洩ロスが発生してしま う。よってクラッド径を細径化する際にはコアの設計に対して 必要なクラッド径を明確にする必要がある。

有限要素法(FEM)よるシミュレーション<sup>13</sup>により漏洩ロス とクラッド径との関係を解析した。本シミュレーションでは実 際にシリカガラス系HNLFで採用されているコアの屈折率プ ロファイルと通常SMFで使用されているものを使用した。

HNLFのプロファイルは、Geを高濃度に添加したセンター コアと、Fを添加したサイドコアを有するW型プロファイル とし、SMFは単峰形プロファイルとした。各コアの設計に対し、 コア径を変えずにクラッド径を変化させた際の漏洩ロスをシ ミュレーションした。本シミュレーションではクラッドから被 覆部に漏れる光の量をロスとしたため、レーリー散乱や吸収、 マイクロベンドロスなどは含まれていない。

図1にシミュレーションにより得られたクラッド径と漏洩ロ スの関係を示す。この結果から、クラッド径を薄くするほど漏 洩ロスが大きくなることが分かる。HNLFとSMFを比較する とHNLFではクラッド径40 μmでも125 μmのSMFよりもロ スが少ないことが分かる。

図2にマクロベンドを加えた際のフィールド分布を示し、 図3にマクロベンドを加えた際のロス特性を示す。クラッドが 薄くなり、光の閉じ込めが弱くなると曲げに対する耐性が変化 することが懸念される。しかし、光の閉じ込めが非常に強い設 計のコアを持つHNLFは曲げの影響を受け難く、クラッドを 細径化しても曲げに対する耐性はさほど変化しないことが分か る。

これらのシミュレーションによる理論的検討結果からHNLF の場合,クラッド径が40 μm以上であればクラッド径125 μm のSMFと同等以上の漏洩ロス特性が得られると考えられる。



図1 クラッド径と漏洩ロスの関係 Relationship between leakage loss and cladding diameter.



図2 マクロベンドを加えた際のフィールド分布 Field distribution under macro bending. (SMF with 80 µm cladding, r = 20 mm)



# 2.2 機械的強度の検討

クラッド径を大幅に細径化したファイバを作製する際には光 学特性に加え機械的強度について考慮する必要がある。一般的 に光ファイバをハンドリングする際には10 N程度の引張強さ が必要である。クラッド径125 μmの光ファイバの引張強さは 概ね50~60 N程度であり、この引張強さはクラッドの断面積 にほぼ比例する。図4に引張強さのクラッド径依存性を示す。 この図から10 N以上の十分な引張強さを得るためにはおよそ 50~55 μm程度のクラッド径が必要となる。



図4 引張強さのクラッド径依存性 Dependence of tensile strengh on cladding diameter.

# 3. 細径 HNLF の特性

細径化検討の結果を考慮し設計・試作した細径HNLFの特性 を表1に示す。本試作ではコア設計の異なる2種類のファイバ を試作したが、いずれのファイバもクラッド径55 µm以上と し、10 N以上の引張強さを確保した。また、ファイバA、ファ イバBともに2層被覆を施すことにより十分な信頼性の確保を 目標とした。ファイバAと比較して、ファイバBではより分散 スロープが低く、またロスも低く押さえられている。表1に示 した基本的な光学特性は同じコアの設計を持つクラッド径125 µmのHNLFと同等な値となっている。

項目		А	В
クラッド径	(µm)	56	58
被覆径	(µm)	130	124
分散スロープ	(ps/nm²/km)	0.026	0.013
分散值	(ps/nm/km)	- 0.29	0.63
λο	(nm)	1539	1617
γ(XPM)	$(W^{-1}km^{-1})$	13.3	12.1
伝送損失	(dB/km)	0.64	0.50
曲げ損失 ( <b>Φ</b> 15 mm)	(dB/m)	< 0.1	< 0.1
PMD	(ps/nm <sup>1/2</sup> )	0.06	0.13

表1 試作したHNLFの特性(@1550 nm) Characteristics of fabricated HNLF(@1550 nm).

試作したファイバの機械的強度特性を評価した。図5にワイ ブル分布プロットを示す。ワイブル分布係数m<sub>1</sub>(高強度)とm<sub>2</sub> (弱強度)はそれぞれ44.7と1.2であった。さらに図6に動疲労 試験結果を示す。試作した細径ファイバの動疲労係数nは27.6 (IEC, TIA/EIA法)であった。

これらの結果から、試作した細径HNLFは通常サイズのファ



イバと比較して良好な機械的強度特性を持つことが確認でき た。

# 4. 小型モジュールの設計

## 4.1 機械的強度信頼性の設計

ファイバをコンパクトに収納するためにはファイバを巻き付けるボビンの小型化が有効である。これにはファイバの巻き付け径(ボビン内径)を極力小さくしたいが、ファイバを小径に曲げる際にはファイバにかかる曲げひずみによる破断寿命について考慮する必要がある。光ファイバの破断寿命に関する理論<sup>14</sup>からファイバの破断確率は次の式(1)で表される。

$$\lambda = aN_{\rm P} \frac{B_{\rm P}/E^2}{(B/E^2)^{\beta}} \frac{(\bar{\epsilon}^n t_{\rm s})^{\beta}}{\bar{\epsilon}_{\rm P}^{n_{\rm P}} t_{\rm P}}$$
(1)  

$$\frac{\overline{\mathbb{RF}} \quad \overline{|\mathbf{AF}|^2}}{a \quad m/n_{\rm p}^{-2}} \frac{\overline{|\mathbf{AF}|^2}}{N_{\rm P}} \quad \overline{|\mathbf{F}|^2} \frac{\overline{|\mathbf{AF}|^2}}{\overline{(B/E^2)^{\beta}}} \quad \overline{|\mathbf{E}|^2} \frac{\overline{|\mathbf{E}|^2}}{\overline{(B/E^2)^{\beta}}} \quad \overline{|\mathbf{E}|^2} \frac{\overline{|\mathbf{E}|^2}}{\overline{(B/E^2)^{\beta}}} \quad \overline{|\mathbf{E}|^2} \frac{\overline{|\mathbf{E}|^2}}{\overline{(B/E^2)^{\beta}}} \quad \overline{|\mathbf{E}|^2} \frac{\overline{|\mathbf{E}|^2}}{\overline{\mathbf{E}|^2}} \frac{\overline{|\mathbf{E}|^2}}{\overline{\mathbf{E}|^2}}$$

式(1)をもとに今回の試作,評価により得たパラメータから細







図8 細径ファイバ用ボビン Small bobbins for down sized HNLF.

径HNLFの破断率を計算した。図7に破断率と巻き付け径の関 係を示す。125 μmのファイバを60 μmの径に巻き付けた場合, 20年での破断率は約0.25%である。今回試作した細径ファイバ は同じ破断率で20 mmの径に巻き付けることが可能である。 更に製造時のプルーフテストレベルを2%とすることにより, 細径ファイバは12 mmの径に巻き付け可能となる。

細径クラッドによる巻き付け径の小径化と,ファイバ径(被 覆径)の細径化(ファイバ体積の減少)により細径ファイバは小 型のボビンに収納可能となる。図8に細径ファイバ用ボビンを 示す。このボビンでは200 mのファイバがコインサイズ(図8 は500円硬貨)に収納可能である。

#### 4.2 接続特性

HNLFにとって重要なパラメータの1つに接続ロスが挙げら れる。この種のファイバは主にデバイスとして機器内で使用さ れることが想定されるが、最終的には既存の光学系との接続を 考慮してSMFなどに接続されることが求められる。HNLFで はファイバの非線形性を上げることで非線形プロセスの効率が 上がり、所要パワーの低減が期待できるが、接続ロスが大きい とHNLFに入射するパワーが減少してしまうため、このメリッ トを十分に生かすことができない。

試作した細径HNLFは市販の融着器を使用し,融着条件を 変更することにより通常SMFと直接融着接続が可能である。 融着ロスは0.2 dB以下に抑えることが可能である。

図9に細径HNLFとSMFの融着接続部の接続状況を示す。



図9 細径HNLFとSMFの融着接続部 Fusion splice of fabricated HNLF and SMF.

## 4.3 耐環境特性

試作した小型モジュールを使用してTelcordia GR-63-CORE に準拠した環境試験を行った。使用した温度パターンを図10 に、測定結果を表2に、Operating Temperatureの結果を図11 に示す。

表2から全ての環境試験においてロスの変化が0.1 dB以下, PMDの変化が0.1 ps以下であることが分かる。また, Operating Temperature 試験では全ての温度・湿度でパワーの 変動が0.02 dB以下であった。これらの結果から試作した小型 モジュールは良好な耐環境特性を有することを確認した。



Time (hour)

図10 GR-63-CORE 温・湿度パターン Temperature and humidity pattern of GR-63-CORE.

**表2** 環境試験結果 Results of environmental performance tests.

	Loss	PMD
項日	(dB)	(ps)
Low-temperature and thermal shock	< 0.1	< 0.1
High-temperature and thermal shock	< 0.1	< 0.1
High relative humidity exposure	< 0.1	< 0.1
Operating temperature and humidity	< 0.02	_



Result of operating temperature test.

## 5. 細径 HNLF による SC 光発生

細径HNLFにより実現した小型モジュールを使用して Supercontinuum (SC)光発生実験を行った。HNLFの正常分散 領域で発生するSC光はノイズが少なく,信号対雑音比(SNR) がよいため光信号処理や広帯域光源などへの応用が期待されて いる<sup>4)</sup>。これらのアプリケーションが実際にフィールドで使用 される際にはファイバは装置を構成するデバイスの一つとして 機器内に収納されることが想定されるため、モジュールの小型 化が不可欠と考えられる。今回開発した小型モジュールはこれ らの用途には非常に有効と考えられる。

## 5.1 SC光発生に適したファイバの設計

SC光の発生効率を上げるためには高効率に非線形現象を起 こす必要があり、これにはγが大きいこと及び伝送損失が低い ことが要求される。また、ポンプ光を入射する波長におけるファ イバの分散値が小さい方がよい。しかし、広帯域・低ノイズの SC光を発生させるためには、正常分散領域を広帯域に確保す る必要がある。このためには低分散ロープを持つファイバが望 ましい。また、ファイバ長を長くすることにより高効率化が期 待できる<sup>15</sup>。しかし、ファイバが長くなることによりモジュー ルの小型化には不利になる。

これらの条件を考慮し、数値計算により最適化を行った。計 算に使用した主なパラメータは、ポンプ波長1560 nm、繰り返 し周波数10 GHz, パルス幅2 ps, 平均パワー100 mW, y14 km<sup>-1</sup>W<sup>-1</sup>とした。この結果、ファイバ長を1 kmに、 1560 nmでの分散値-0.8 ps/km/nmとなるようにHNLFを設 計,試作した。

#### 5.2 試作ファイバの特性

作製したファイバの特性を**表3**に示す。ほぼ設計どおりの分 散値かつ低分散スロープを持つHNLFが得られた。このファ イバの $\gamma$ はCW-SPM法で13.8 km<sup>-1</sup>W<sup>-1</sup>であった。また、クラッ ド径を51  $\mu$ mにまで細径化し、被覆構造を最適化することに より、被覆径(ファイバ外径)を85  $\mu$ mまで細径化することに 成功した。これより表1に示したHNLFと比較しても約1/2の 体積となり、図8に示したボビンに約2倍の長さのファイバの 収納が可能となった。

表4にこのファイバを使用したモジュール特性を示す。試作 したHNLF1 kmを図8に示したφ50 mm,厚さ5 mmのボビン (図8では500 m用と表記)に収納した。このファイバのSMF との接続は4.2項に示した通り市販の融着器で融着接続が可能 であり,接続損失は0.2 dB以下に抑えることができた。

表3	試作したSC 光発生モジュール用 HNLF の特性
	Characteristics of fabricated HNLF for SC module

Ĩ	頁目	
クラッド径	(µm)	51
被覆径	(µm)	85
分散スロープ	(ps/nm²/km)	0.017
分散值	(ps/nm/km)	- 0.82
伝送損失	(dB/km)	1.14
$\gamma$ (SPM)	$(W^{-1}km^{-1})$	13.8
PMD	$(ps/nm^{1/2})$	0.05

表4	SC 光発生モジュールの特性
	Characteristics of SC module.

	項目	
ファイバ長	(m)	1000
挿入損失	(dB)	< 1.5*
PMD	$(ps/nm^{1/2})$	0.05
ボビンサイズ	(mm)	<b>ø</b> 50 - 5

\* SMF との融着ロス (2点) を含む

# 5.3 SC光発生実験

試作したHNLFモジュールを使用してSC光発生実験を行った。図12に実験装置の構成図を示す。本実験系は半導体モードロックレーザ(MLL), EDFA, 小型HNLFモジュール, 光スペクトラムアナライザ(OSA)から成り, 非常にシンプルな構成である。本実験では光源の繰り返し周波数は10 GHz, 波長は1560 nmに設定し, パルス幅は2.1 ps, パルス形状はSech<sup>2</sup>,時間帯域幅積( $\Delta t \times \Delta v$ )は0.35であった。



Experimental setup.

図13に入力パワー100 mW時の波形を示す。光スペクトラ ムアナライザ(OSA)のレゾリューションは0.01 nmに設定した。 ポンプ光入力波長付近のリップルは3 dB程度と十分小さい値 となっており,HNLFの正常分散領域を利用したことにより, 平坦性に優れたスペクトルを観測した。このスペクトルのピー クパワーから10 dB, 20 dBパワーが下がった点におけるスペ クトルの広がり(帯域)はそれぞれ28.1 nm, 32.1 nmとなってい る。入射パワーを上げることでさらに帯域を拡大することが可 能であると考えられる。



図13 入力パワー 100 mW時のSCスペクトル Output SC spectrum with input power of 100 mW.

# 6. おわりに

有限要素法によるシミュレーションによりシリカガラス系 HNLFの細径化の理論的限界について明らかにした。この理論 検討と機械強度設計の結果,クラッド径51 μm,被覆径85 μm に細径化したHNLFを設計・試作し、このファイバを使用する ことにより、コインサイズのHNLFモジュールを実現した。 試作した細径HNLF及び小型モジュールは各種信頼性試験に おいて従来型のファイバと比較しても良好な特性を示した。試 作した小型モジュールを使用してSC光発生実験を行い、良好 な特性であること確認した。

# 参考文献

- Y. Hashimoto: "Optical Clock Recovery Using Optical Phaselocked Loop with Voltage-controlled mode-locked semiconductor laser," ECOC2004, We2.5.1, (2004).
- S. Watanabe, S. Takeda and T. Chikama: "Interband Wavelength Conversion of 320 Gb/s (32 × 10 Gb/s) WDM Signal Using a Polarization-Insensitive Fiber Four-Wave-Mixer," ECOC1998, PD, (1998), 85.
- P. V. Mamyshev: "ALL-OPTICAL DATA REGENERATION BASED ON SELF-PHASE MODULATION EFFECT," ECOC1998, 1, (1999), 475.
- Y. Takushima and K. Kikuchi: "10-GHz, Over 20-Channel Source by Slicing Super-Continuum Spectrum Generated in Normal-Dispersion Fiber," IEEE Photonics Technology Lett., 11, (1999).
- T. Inoue and S. Namiki: "CL-band Tunable Optical Pulse Compression Based on Stationary Rescaled Pulse Propagation in Comb-like Profiled Fiber," ECOC2005, Mo3.5.2, (2005), 55.
- 6) J. Hiroishi, N. Kumano, K. Mukasa, R. Sugizaki, R. Miyabe, S. Matsushita, H. Tobioka, S. Namiki and T. Yagi: "Dispersion slope controlled HNL-DSF with high g of 25 W-lkm-1 and band conversion experiment using this fiber," ECOC2002, PD1.5 (2002).
- T. Nagashima, T. Hasegawa, S. Ohara and N. Sugimoto: "Multistep-index Bismuth-based highly nonlinear fiber with low propagation loss and splicing loss," OFC2005, OThA2, (2005).

- A. Mori, K. Shikano, K. Oikawa, K. Naganuma, M. Kato and S. Aozasa: "1.5 mm band zero-dispersion shifted tellurite photonic crystal fibre with a nonlinear coefficient λ of 675 w<sup>-1</sup>km<sup>-1</sup>," ECOC2004, Th3.3.6, (2004).
- 9) Julie Y.Y. Leong, Periklis Petropoulos, Symeon Asimakis, Heike Ebendorff-Heidepriem, Roger C. Moore, Ken Frampton, Vittoria Finazzi, Xian Feng, Jonathan H.V. Price, Tnya M. Monro and David J. Richardson: "A lead silicate holey fiber with λ = 1860 W<sup>-1</sup>km<sup>-1</sup> at 1550 nm," OFC2005, PDP22, (2005).
- Takashi Inoue, Osamu Aso and Shu Namiki: "Recent Issues on Nonlinear Effects in Optical Fibers," OECC2003, IP. 37, (2003).
- O. Aso, Shin-ichi Arai, T. Yagi, M. Tadakuma, Y. Suzuki and S. Namiki: "Broadband four-wave mixing generation in short optical fibers," ELECTRONICS LETTERS, 36, (2000), 709.
- 12) M. Takahashi, J. Hiroishi, R. Sugizaki, H. Tobioka, T. Yagi and S. Namiki: "Wide temperature-range operation of a ultra compact highly nonlinear fiber four-wave mixer module," ECOC2004, We4.P.019, (2004), 508.
- K. Saitoh and M. Koshiba: "Full-Vectorial Imaginary-Distance Beam Propagation Method Based on Finite Element Scheme: Application to Photonic Crystal Fibers," IEEE Journal of Quantum Electronics, 38, (2002).
- Y.Mitsunaga, Y. Katsuyama, H. Kobayashi and Y. Ishida: "Failure prediction for long length optical fiber based on proof testing," J. Appl. Phys. 53(7), (1982).
- S. Taccheo and L. Boivin: "Investigation and Design Rules of Supercontinuum Sources for WDM Applications," OFC2000, ThA1, (2000).